

공개특허실용신안공보 2000-2호(발행일 2000.1.15)

1. 화학소재분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0002054	C08J 5/18	삼성종합화학 주식회사	광전환 필름용 수지조성물
특2000-0002325	C08J 5/18	삼성종합화학 주식회사	폴리올레핀 미다공막의 제조방법
특2000-0002378	C08J 3/24	어드밴스트 엘라스토머 시스템즈, 엘.피	실질적으로 가소되지 않은 플라스틱/고무 배합물을 제조하기 위한 단계별 촉합, 동적 가황처리 방법
특2000-0002477	B01J 29/06	한국과학기술연구 원	개질된 고체 산 촉매 및 이를 이용한 디메틸에테르의 제조
특2000-0002584	B01J 27/25	삼성석유화학 주식회사	유기물 산화공정에서 생성되는 폐가스의 처리방법 및 장치
특2000-0003555	C08J 5/00	한국화학연구소	에폭시/비닐 에스테르 수지의 하이브리드 시스템을이용한 매트릭스

<고분자 관련>

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0001826	C08G 61/12	삼성종합화학 주식회사	고전도성 및 고투명성을 갖는 전도성 고분자의 제조방법
특2000-0001848	C08L 75/04	주식회사 효성	내염소성이 우수한 스판덱스 제조용 폴리우레탄조성물
특2000-0001875	C08L 7/00	금호산업 주식회사	타이어의 백테고무조성물
특2000-0002401	C08L 1/00	김정식	천연재료를 이용한 초음파 검사용 겔
특2000-0002410	C08G 59/30	국도화학 주식회사	내열성 및 난연성이 향상된 고분자형 비스페놀-술폰계 에폭시수지
특2000-0002491	C08G 63/181	에스케이케미칼 주식회사	친수성이 우수한 폴리에스테르 수지 및 이의 제조방법
특2000-0002673	C08F 2/48	송원산업 주식회사	다공성 흡수성수지의 제조방법
특2000-0002785	C08G 79/02	한국과학기술연구 원	온도감응성을 갖는 분해성 폴리포스파젠계 고분자 및 그 제조방법
특2000-0002880	C08L 71/00	한국엔지니어링플 라ستيك 주식회사	항균활성을 갖는 폴리아세탈 수지 조성물
특2000-0003051	C08F 26/06	삼성전기 주식회사	가용성 폴리피를 제조방법
특2000-0003094	C08F 257/00	신호유화 주식회사	발포성 폴리스티렌 수지비드의 제조방법

2. 환경 및 분리공정분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
실2000-0000590	C02F 1/52	주식회사 성광엔비텍	유압식 슬러지 수집기
실2000-0000591	C02F 1/52	주식회사 성광엔비텍	하이포믹스 교반기
특2000-0001876	B01D 46/44	삼성전자 주식회사	공기청정기의 센서 민감도 자동조절방법
특2000-0001898	C02F 3/12	삼성전자 주식회사	반도체 장치 제조에 사용되는 폐수 처리 장치
특2000-0001899	C02F 1/52	삼성전자 주식회사	반도체 장치의 산 폐수 처리 방법
특2000-0001900	B01D 36/00	삼성전자 주식회사	산 폐수 필터 장비의 여재 순환 시스템 및 여재 세정 방법
특2000-0001955	C02F 3/02	아니코산업 주식회사	유기오수 정화용 입식 폭기장치
특2000-0002029	C02F 1/52	삼성전자 주식회사	화학적 처리방법을 이용하는 폐수처리용 필터시스템 및 이를이용한 유기 폐수 처리방법
특2000-0002280	B01D 53/02	한국과학기술연구 원	취발성 유기 화합물 농축용 게 겹질 흡착제 및 그의 제조방법
특2000-0002419	B01D 50/00	엘지전선 주식회사	탈수필터 및 그의 필터링 백 제작방법
특2000-0002454	C02F 3/02	학교법인 포항공과대학교	유기성 폐기물 처리방법
특2000-0002585	C02F 11/02	삼성석유화학 주식회사	미생물 슬러지 처리방법
특2000-0002730	C02F 1/58	오리온전기 주식회사	과산화수소가 함유된 불산폐수의 처리방법
특2000-0003271	C02F 1/50	두성식품 주식회사	암모늄화합물을 이용한 적조 구제방법
특2000-0003303	C02F 11/12	에너지가스엔지니어 링 주식회사	하수 슬러지 처리방법

3. 정밀화학분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0001824	C09D 5/24	삼성종합화학 주식회사	고전도성 및 고투명성을 갖는 전도성 고분자하드 코팅 용액 조성물
특2000-0001827	C09B 47/04	삼성종합화학 주식회사	프탈로시아닌 조성물 및 이것을 포함하는 전자사진방식의 감광체
특2000-0002219	C09D 1/02	이학재	규산염을 이용한 수성도료 및 도료조성물을 이용한 저반사유리
특2000-0002233	C10G 1/00	김동춘	페비닐과 페플라스틱을 이용한 휘발유 및 디젤유 제조방법 및그 장치
특2000-0002570	C10L 3/00	한국기계연구원	화염 열분해 가스화 장치와, 이를 포함하는 화염 열분해 가스화및 저장 시스템
특2000-0003036	C10G 25/03	에스케이 주식회사	석유계 탄화수소의 스위트닝 공정
특2000-0003037	C10G 25/03	에스케이 주식회사	천연 헤테로 화합물의 제조방법 및 이의 용도
특2000-0003150	C10G 65/12	쌍용정유 주식회사	수첨분해, 촉매탈랍 및 수첨안정화공정을 1개의 루프(LOOP)로 결합하여 고급유탄기유를 제조하는 방법

4. 생명공학분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0001915	C08B 37/08	주식회사 태평양	올리고 키토산의 제조방법
특2000-0002227	C07K 16/18	한국과학기술연구원	인간 혈장 아포지단백질 B-100에 대한 신규한 단일클론항체 맞이를 생산하는 하이브리도마 세포주
특2000-0003285	C07K 16/28	배용수	1차 면역세포들 중 덴드리틱 세포(DENDRITICCELL) 표면에 특이하게 작용하는 단클론 항체 3-6-A